(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11)特許番号

第2660068号

(45)発行日 平成9年(1997)10月8日

(24)登録日 平成9年(1997)6月6日

技術表示箇所

(51) Int.CL* A 6 1 B 17/36 識別記号 330

庁内整理番号

FΙ A 6 1 B 17/36

330

請求項の数1(全 6 頁)

(21)出顯番号	特願平1-285700	(73)特許権者	99999999
(22)出願日	平成1年(1989)11月1日		オリンパス光学工業株式会社 東京都被谷区幡ヶ谷2丁目43番2号
(OE) () BH st. III	## NO.	(72)発明者	桜井 友尚
(65)公開番号	特開平3-146048		東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 オ
(43)公開日	平成3年(1991)6月21日		リンパス光学工業株式会社内
		(72)発明者	久保田 達也
			東京都渋谷区幅ケ谷2丁目43番2号 オ
			リンパス光学工業株式会社内
		(72)発明者	鈴田 敏彦
			東京都渋谷区幅ケ谷2丁目43番2号 オ
			リンパス光学工業株式会社内
		(74)代理人	弁理士 坪井 淳 (外2名)
		審査官	稍積 截登
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 超音波処置装置

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】超音波振動子と、この超音波振動子の超音 被振動を被処置部へ伝える超音波伝達体と、この超音波 伝達体に冷却水を供給する冷却水供給手段と、駆動手段 と、上記超音波伝達体の駆動状態を監視しそれによって 送水状態を判断し異常の場合は駆動を停止する手段とを 具備したことを特徴とする超音波処置装置。

【発明の詳細な説明】

[産業上の利用分野]

この発明は、超音波振動により生体組織や結石等を切 10 われている。 除、破壊する超音波処置装置に関する。

[従来の技術]

超音波処置装置は、超音波振動子、およびこの超音波 振動子の超音波振動を被処置部に伝える超音波伝達体か らなり、生体組織の切除や結石の破壊など、外科手術に

威力を発揮する。

このような超音波処置装置においては、超音波伝達体 としてプローブを用いているが、そのプローブは縦振動 し、その縦信号の節部分に歪みが発生するという特徴が ある。そして、歪みの発生によってプローブが高温にな り、そのままではプローブの疲労、破壊を生じ、破片が 体内に残留するなどの不具合を生じてしまう。

そこで、プローブをシースで覆い、そのシースに冷却 水を与えてプローブの温度上昇を防ぐことが一般に行な

[発明が解決しようとする課題]

ただし、冷却水のタンクが空になったり、あるいは冷 却水を送るチューブが外れることがあり、そうなるとブ ローブの温度上昇を防ぐことができず、結局は上記の不 具合を生じてしまう。

(2)

20

40

特許2660068

3

この発明は上記の事情を考慮してなされたもので、その目的とするところは、超音波伝達体の温度上昇を未然に防止して安全性の大幅な向上を図ることができる超音波処置装置を提供することにある。

[課題を解決するための手段]

この発明は、超音波振動子と、この超音波振動子の超音波振動を被処置部へ伝える当音波伝達体と、この超音波伝達体に冷却水を供給する冷却水供給手段と、駆動手段と、上記超音波伝達体の駆動状態を監視しそれによって送水状態を判断し異常の場合は駆動を停止する手段と 10を備える。

「作用」

冷却水の供給によって超音波振動子の温度上昇を防ぐ が、冷却水の供給がなされないときはそれを検出して駆動を停止する。

[実施例]

以下、この発明の第1実施例について図面を参照して 説明する。

第1図において、1はハンドピースで、内部に超音波 振動子を有し、その超音波振動子の超音波振動をホーン 2で増幅して超音波伝達体であるところのプローブ3に 伝える構成となっている。

上記ホーン2およびプローブ3はシース4で覆われており、そのシース4は送水チューブ5を介して冷却水タンク6に連通されている。

こうして、シース4,送水チューブ5,および冷却水タンク6により、プローブ3に対する冷却水供給手段が構成されている。

そして、ハンドピースIは本体20に接続されている。 本体20は、超音波駆動信号を出力する駆動回路21と、 超音波振動子の状態を監視する監視回路22とに大別され ている。

ここで、要部の具体的な構成を第2図に示す。

まず、駆動回路21から出力される超音波駆動信号は出 カトランジスタ31を介してハンドピース1内の超音波振 動子10に供給される。

出力トランジスタ31の一次コイルに抵抗器32,33の直列回路が接続され、その抵抗器33に生じる電圧が整流回路34で整流される。また、駆動回路21と出力トランジスタ31の一次コイルとの接続ラインに電流検知器35が設けられ、その電流検知器35に生じる電圧が整流回路36で整流される。

整流回路34の出力電圧(超音波振動子10への印加電圧 Vに対応)および整流回路36の出力電圧(超音波振動子 10に流れる電流 I に対応)は演算回路37に供給され、そこで整流回路34の出力電圧レベルが整流回路36の出力電 圧のレベルで除算(V/I)されることにより、超音波振動子10のインピーダンス 2 が求められる。

演算回路37からはインピーダンス2に対応するレベル で電圧が出力され、その出力電圧は比較器38の非反転入 50 力端(+)に供給される。

比較器38の反転入力端、(一)には定電圧回路39から 低電圧Vrefが供給される。

比較器38の出力電圧は駆動回路21に供給され、その比較器38の出力電圧が高レベルのときは駆動回路21が動作し、低レベルのときは駆動回路21の動作が停止するようになっている。

こうして、抵抗器32から定電圧回路39にかけて監視回路22が構成されており、この監視回路22のインピーダンス検出手段を主体に、プローブ3の駆動状態を監視しそれによって送水状態を判別し異常の場合は駆動回路21の駆動を停止する手段が構成されている。

つぎに、上記のような構成において作用を説明する。 駆動回路21が動作すると、その駆動回路21から高周波 信号が発せられ、それが出力トランス31を介してハンド ピース1内の超音波振動子10に供給される。これによ り、超音波振動子10が駆動され、超音波振動がプローブ 3に伝えられる。

この場合、プローブ3は縦振動し、その縦振動の節部 分に歪みが発生してプローブ3が高温になろうとする。

ただし、冷却水タンク6内の冷却水が送水チューブ5を通じてシース4内に供給され、その冷却作用によってプローブ3の温度上昇、ひいてはプローブ3の疲労、破壊が防止される。

一方、演算回路37において超音波振動子10のインピー ダンス2が検出され、そのインピーダンス2が所定値以 上であれば比較器38の出力電圧が高レベルとなり、駆動 回路21の動作が継続する。

すなわち、超音波振動子10のインピーダンス2が高いのは、プローブ3に対して冷却水が確実に供給されているためであり、超音波振動子10の駆動を続けることができる。

反対に、検出されるインピーダンス2が所定値以下であれば、比較器38の出力電圧が低レベルとなり、駆動回路21の動作が停止する。

すなわち、冷却水タンク6が空になったり、あるいは 送水チューブ5が外れてプローブ3に冷却水が供給され なくなると、超音波振動子10としては無負荷状態に近く なってインピーダンス2が極端に低くなる。これを検出 して超音波振動子10の駆動を停止することにより、プロ ーブ3の温度上昇、ひいてはプローブ3の疲労、破壊を 未然に防止することができる。

この発明の第2実施例を第3図により説明する。

ここでは、監視回路22において、第1実施例の場合の電流検知器35および整流回路36に代わり振動ピックアップ41および振動検出回路42が採用されている。

振動ピックアップ41は超音波振動子10に取り付けられている。

振動検出回路42は振動ピックアップ41が感知する超音 の 波振動子10の振動振幅Aに対応するレベルの電圧を出力

するもので、その出力電圧は整流回路34の出力電圧と共 に演算回路37に供給される。そして、演算回路37におい て、振動検出回路42の出力電圧のレベルが整流回路34の 出力電圧のレベルで除算される (A/V)。

演算回路37からは算出値A/Vに対応するレベルの電圧 が出力され、その出力電圧は比較器38の非反転入力端 (一)に供給される。

比較器38の反転入力端(+)には定電圧回路39から低 電圧Vrefが供給される。

他の構成は第1実施例と同じである。

作用を説明する。

超音波振動子10の駆動時、その超音波振動子10の振動 振幅Aが振動ピックアップ41および振動検出回路42で検

この振動振幅Aは、プロープ3に冷却水が確実に供給 されている場合に比べ、プローブ3に冷却水が供給され ない場合の方が大きくなる。

したがって、プローブ3に冷却水が確実に供給されて いる場合、演算回路37の算出値A/Vが所定値以下とな り、比較器38の出力電圧が高レベルとなって駆動回路21 20 の動作が継続する。

冷却水タンク6が空になったり、あるいは送水チュー ブ5が外れてプローブ3に冷却水が供給されなくなる と、演算回路37の算出値A/Vが所定値以上となり、比較 器38の出力電圧が高レベルとなって駆動回路21の動作が 停止する。

これにより、プローブ3の温度上昇、ひいてはプロー ブ3の疲労、破壊を未然に防止することができる。

この発明の第3実施例を第4図により説明する。

ここでは、監視回路22において、第2実施例の場合の 30 抵抗器32,33および整流回路34に代わり電力検出回路51 が採用されている。

電力検出回路51は超音波振動子10の消費電力 Pを検出 し、その検出結果に対応するレベルの電圧を出力するも のである。この出力電圧は振動検出回路42の出力電圧と 共に演算回路37に供給される。そして、演算回路37にお いて、振動検出回路42の出力電圧のレベルが電力検出回 路51出力電圧のレベルで除算される (A/P)。

演算回路37からは算出値A/Pに対応するレベルの電圧 が出力される。

他の構成は第2実施例と同じである。

作用を説明する。

超音波振動子10は駆動時、その超音波振動子10の振動 振幅Aが振動ピックアップ41および振動検出回路42で検 出される。また、超音波振動子10の消費電力Pが電力検 出回路51で検出される。

消費電力Pは、プローブ3に冷却水が確実に供給され ている場合に比べ、プローブ3に冷却水が供給されない 場合の方が少なくなる。

いる場合、演算回路37の算出値A/Pが所定値以下とな り、比較器38の出力電圧が高レベルとなって駆動回路21 の動作が継続する。

冷却水タンク6が空になったり、あるいは送水チュー プラが外れてプローブ3に冷却水が供給されなくなる と、演算回路37の算出値A/Pが所定値以上となり、比較 器38の出力電圧が高レベルとなって駆動回路21の動作が 停止する。

これにより、プロープ3の温度上昇、ひいてはプロー 10 ブ3の疲労、破壊を未然に防止することができる。

この発明の第4実施例を第5図に示す。

超音波振動子10のような電歪振動子では駆動電流と振 動振幅がほぼ比例関係にあり、また超音波振動子10の-定の振動振幅を得るべく、ここでは定電流駆動を行なっ

すなわち、交流電源61に定電流電源回路62が接続さ れ、その定電流電源回路62が駆動回路21の動作電源とし て働く。そして、監視回路22において、第1実施例の場 合の電流検知器35および整流回路36に代わり電流検知器 63が採用され、その電流検知器63が定電流電源回路62と 駆動回路21との接続ラインに設けられている。

電流検知器63の出力電圧(定電流 I'に対応するレベ ル) は整流回路34の出力電圧と共に演算回路37に供給さ れる。そして、演算回路37において、電流検知器63の出 力電圧のレベルが整流回路34の出力電圧のレベルで除算 される (I'/V)。

演算回路37からは算出値 I'/Vに対応するレベルの電 圧が出力され、その出力電圧は比較器38の非反転入力端 (一) に供給される。

比較器38の反転入力端(+)には定電圧回路39から低 電圧Vrefが供給される。

他の構成は第1実施例と同じである。

作用を説明する。

超音波振動子10の駆動時、その超音波振動子10の振動 振幅は定電流電源回路62の定電流出力によって一定とな

また、超音波振動子10に印加される電圧Vは、プロー プ3に冷却水が確実に供給されている場合に比べ、プロ ープ3に冷却水が供給されない場合の方が小さい。

したがって、プローブ3に冷却水が確実に供給されて いる場合、演算回路37の算出値 I'/Vが所定値以下とな り、比較器38の出力電圧が高レベルとなって駆動回路21 の助作が継続する。

冷却水タンク6が空になったり、あるいは送水チュー プ5が外れてプローブ3に冷却水が供給されなくなる と、演算回路37の算出値 I'/Vが所定値以上となり、比 較器38の出力電圧が高レベルとなって駆動回路21の動作 が停止する。

こうして、プロープ3の温度上昇、ひいてはプローブ したがって、プローブ3に冷却水が確実に供給されて 50 3の疲労、破壊を未然に防止することができる。

40

なお、この発明は上記実施例に限定されるものではなく、要旨を変えない範囲で種々変形実施可能である。 [発明の効果]

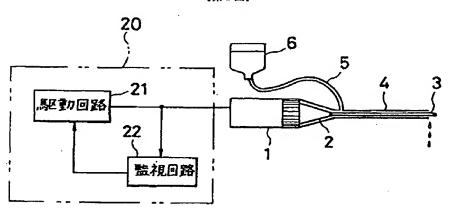
以上述べたようにこの発明によれば、超音液振動子と、この超音波振動子の超音液振動を被処置部へ伝える 超音波伝達体と、この超音波伝遠体に冷却水を供給する 冷却水供給手段と、駆動手段と、上記超音波伝達体の駆 動状態を監視しそれによって送水状態を判断し異常の場 合は駆動を停止する手段とを備えたので、超音波伝達体 の温度上昇を未然に防止して安全性の大幅な向上を図る 10 ことができる超音波処置装置を提供できる。 *

* 【図面の簡単な説明】

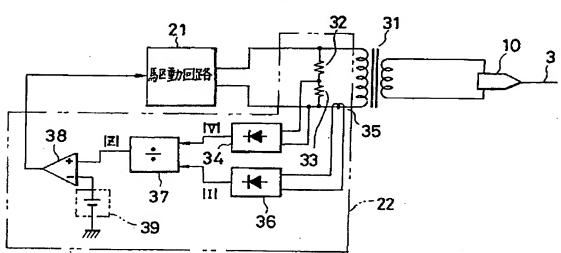
第1図はこの発明の第1実施例の全体的な構成図、第2図は同実施例における要部の具体的な構成図、第3図はこの発明の第2実施例における要部の具体的な構成図、第4図はこの発明の第3実施例における要部の具体的な構成図、第5図はこの発明の第4実施例における要部の具体的な構成図である。

1 ……ハンドピース、3 ……プローブ(超音液伝達 体)、4 ……シース、5 ……送水チューブ、6 ……冷却 水タンク、10……超音波振動子、21……駆動回路、22… …監視回路。

【第1図】

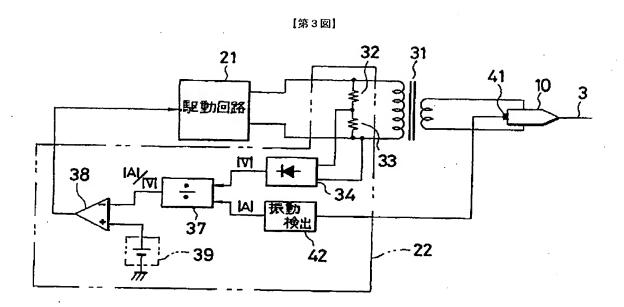


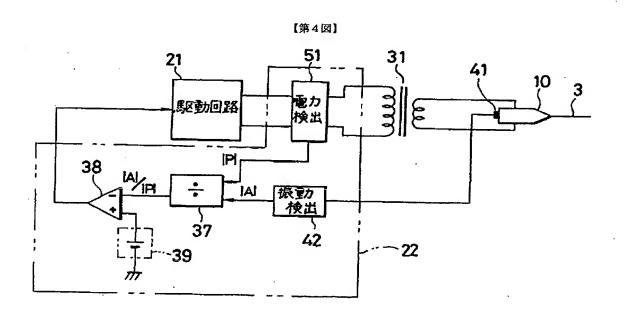
【第2図】



(5)

特許2660068

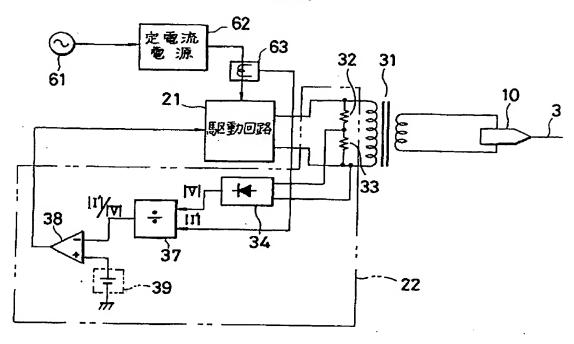




(6)

特許2660068

【第5図】



フロントページの続き

(72)発明者	肘井 一也		(72)発明者	窪田 哲丸	
	東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号	オ		東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号	オ
	リンパス光学工業株式会社内			リンパス光学工業株式会社内	
(72)発明者	工藤正宏		(72)発明者	永住 英夫	
	東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号	オ		東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号	才
	リンパス光学工業株式会社内			リンパス光学工業株式会社内	
(72)発明者	加川 裕昭		(72)発明者	吉野 謙二	
	東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号	オ		東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号	オ
	リンパス光学工業株式会社内			リンパス光学工業株式会社内	
(72) 発明者	唐沢 均		(72)発明者	萩野 忠夫	
	東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号	オ.		東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号	才
	リンパス光学工業株式会社内			リンパス光学工業株式会社内	
(72) 発明者	池田 裕一				
	東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号	オ	(56) 参考文献	特開 平2-299645 (JP, A)	
	リンパス光学工業株式会社内			特開 平2-268751 (JP, A)	
(72)発明者	岡田 光正			特開 昭63-197444 (JP, A)	
	東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 リンパス光学工業株式会社内	1		特開 昭62-68445 (JP, A)	
				特朗 昭61-279239 (JP, A)	
				特別 昭51-51075(JP, A)	
				実開 昭60-55409(IP. [])	